

レプリケーション・テクノロジーの基礎 – Self Study

コース概要



コース番号:

MR-9WP-REPTECH-JPN

コース・タイプ:

自習教材

期間

2 時間

概要

このオンライン・コースでは、EMC レプリケーション・テクノロジーの基礎知識について説明します。

受講対象者

このコースは、EMC レプリケーション・テクノロジーに関する知識を必要としているすべての方を対象としています。

受講前提条件

このコースの内容を理解し、コースを修了するには、適切な知識/スキルを習得している必要があります。受講者は、EMC エンタープライズ・ストレージ・テクノロジーと EMC レプリケーション・テクノロジーの基本的な概念を理解しておく必要があります。

受講前提条件となるコースの一覧については、EMC エデュケーション・サービスのラーニング・マネジメント・システムを参照してください。

学習目標

このコースでは、次の項目の概念、価値、環境的側面について学習します。

- RecoverPoint
- Replication Manager
- Open Replicator
- RepliStor

モジュール

各モジュールは、コースの目的に対応するように構成されています。このコースでは、次のトピックを取り上げています。

- RecoverPoint
- Replication Manager
- Open Replicator
- RepliStor の概要

実習

- このコースには実習はありません。

実力テスト

実力テストでは、学習した知識やスキルを確認します。このコースの受講後にはオンライン・テストがあります。



このコースは
EMC Proven Professional
プログラムをサポートしています



EMC ジャパン株式会社

本社：
東京都新宿区西新宿 2-1-1
新宿三井ビル（私書箱 323 号）
〒163-0466

お問い合わせは
フリーダイヤル 0120-588543
受付時間：月～金 9:00～17:30（祝日を除く）
URL：www.emc2.co.jp

EMC²、EMC、および where information lives は、EMC Corporation の登録商標です。他のすべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

© Copyright 2007 EMC Corporation. 不許複製
Published in the USA. 1/06

EMC エデュケーション・サービス

最終変更日時：2009年4月15日